

歷年執行計畫(吳允中)

年度	計畫名稱	委託單位	執行期限
83	多孔性矽材料的光學檢定	國科會	083.08.01~084.07.31
84	含在玻璃中之 Cd(S, Se) 半導體微晶的製備及其光學性質之研究	國科會	084.08.01~085.07.31
84	含在玻璃中之 Cd(S, Se) 半導體微晶的製備及其光學性質之研究	國科會	084.08.01~085.07.31
85	共軛高分子拉曼光譜之研究(I)	國科會	085.08.01~086.07.31
86	表面光散射分佈與單晶矽之化學侵蝕過程表面粗糙度參數的關聯之研究	國科會	086.08.01~087.07.31
87	共軛高分子拉曼光譜之研究(II)	國科會	087.08.01~088.07.31
88	微晶量子點低頻拉曼散射之研究	國科會	088.08.01~089.07.31
92	奈米尺度非晶矽/微晶矽週期性結構的製作及檢測	國科會	092.08.01~093.07.31